



ساخت آندهای لایه نازک نانوساختار اکسید قلع آلاییده شده با فلز روی برای میکروباتری‌های یون-لیتیمی

محمد رضا رحیمی پور^{۱*} و محمد رضا واعظی^۲

۱- پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج
۲- پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج

تاریخ ثبت اولیه: ۱۳۹۱/۰۸/۰۵، تاریخ دریافت نسخه اصلاح شده: ۱۳۹۱/۱۱/۱۴، تاریخ پذیرش قطعی: ۱۳۹۲/۰۲/۱۲

چکیده

در این تحقیق، لایه‌های نازک نانوساختار اکسید قلع خالص و آلاییده شده با فلز روی به روش لایه‌نشانی اشعه الکترونی لایه‌نشانی شدند. پراش اشعه ایکس از لایه‌های نازک ایجاد شده وجود اکسید قلع آمورف با ترکیب شیمیایی (SnO) را نشان داد. سیکل عملیات حرارتی در 500°C و به مدت ۱۰ ساعت بر روی فیلم‌های نازک تشکیل شده انجام شد که منجر به ایجاد ساختار تتراترونال دی اکسید قلع (SnO_2) نانوساختار شد. تصاویر میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) نشان دادند که مورفوولوژی فیلم‌های نازک ایجاد شده بعد از لایه‌نشانی بسیار صاف و ریز می‌باشد، اما با اعمال عملیات حرارتی بر روی آنها مورفوولوژی فیلم‌ها به تدریج خشن می‌شود. علاوه بر این تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) نشان دادند که ساختار فیلم‌های نازک ایجاد شده همگن و فشرده می‌باشد. همچنین نقشه عنصری از فیلم‌های نازک، توزیع همگن عنصر روی در ساختار دی اکسید قلع را اثبات کرد. در انتها ارزیابی الکتروشیمیایی لایه‌های نازک دی اکسید قلع خالص و آلاییده شده به عنوان آند به صورت گالوانواستاتیکی در محدوده پتانسیل صفر تا $1/7$ ولت انجام شد. نتایج نشان دادند که در طول فرآیند شارژ/دشارژ ظرفیت ویژه لایه‌های نازک اکسید قلع خالص از $69/5 \mu\text{Ahcm}^{-2} \mu\text{m}^{-1}$ به $137/6 \mu\text{Ahcm}^{-2} \mu\text{m}^{-1}$ برای لایه‌های نازک اکسید قلع آلاییده با فلز روی افزایش می‌یابد.

واژه‌های کلیدی: آند، لایه نازک، اکسید قلع نانوساختار، میکروباتری.

انواع ادوات الکترونیکی به عنوان منبع ذخیره انرژی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، اما اخیراً کاربرد آنها در ادوات میکروالکترونیک با محدودیت مواجه شده است، چرا که این باتری‌ها قابلیت کوچک‌سازی تا هر اندازه‌ای را ندارند [۳]. از همین رو برای رفع مشکل باتری‌های لیتیمی با الکتروولیت مایع نسل جدیدی از باتری‌های لیتیمی به نام باتری‌های لیتیمی حالت جامد بوجود آمد [۳]. مکانیزم این باتری‌ها همانند باتری‌های لیتیمی با الکتروولیت مایع

۱- مقدمه

در عصر امروز با توجه به توسعه سریع در حیطه ابزارهای الکترونیکی چون کارت‌های هوشمند، مدارهای منطقی و غیره، درخواست برای کوچکتر کردن آنها بطور گسترده‌ای رو به افزایش است [۱،۲]. از مهمترین اجزاء ادوات الکترونیکی می‌توان به منبع ذخیره انرژی اشاره کرد. باتری‌های لیتیمی با الکتروولیت‌های مایع بطور وسیع در

* عهده‌دار مکاتبات: محمد رضا رحیمی پور

نشانی: کرج، مشکین دشت، پژوهشگاه مواد و انرژی

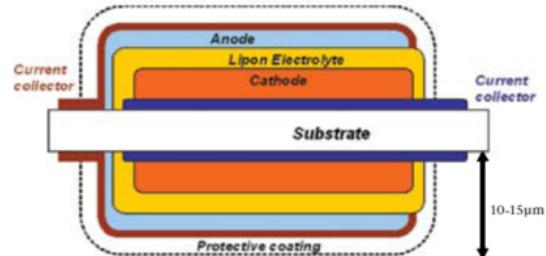
تلفن: ۰۶۰-۶۲۸۰۰۴۶، دورنگار: ۰۶۳-۶۲۸۰۰۴۶، پست الکترونیکی: m-rahimi@merc.ac.ir

می‌روند تقریباً همان موادی هستند که در باتری‌های با الکتروولیت مایع به کار می‌روند. از جمله این مواد می‌توان به اکسید قلع اشاره کرد که به علت چگالی ظرفیت بالا و حفظ ظرفیت به عنوان آند در باتری‌ها به کار می‌رود [۵، ۶]. از مهمترین مشکلات اکسید قلع به عنوان آند در باتری‌ها می‌توان به کاهش شدید ظرفیت آنها، ناشی از تغییرات حجم شدید، به دلیل داخل و خارج شدن یون لیتیم در فرآیند شارژ/دشارژ اشاره کرد.

در مطالعات گذشته نشان داده شده است با فرآیند آلاییدن و یا استفاده از نانوتکنولوژی می‌توان این مشکل را حل کرد [۷، ۸]. از اینرو اکسید قلع نانوساختار آلاییده شده با فلز روی می‌تواند به عنوان یک ماده مناسب برای آند در میکروباتری‌های لیتیم-یونی مورد استفاده قرار گیرد.

هدف اصلی در این تحقیق ساخت آندهای اکسید قلع (SnO_x) نانوساختار به کمک روش لایه‌نشانی با اشعه الکترونی و بررسی خواص الکتروشیمیایی آن به عنوان آند می‌باشد.

می‌باشد. به این ترتیب که از سه جزء اصلی: آند، کاتد و الکتروولیت تشکیل شده‌اند. تنها تفاوت این نوع باتری‌ها با نسل قبلی باتری‌های لیتیمی استفاده از الکتروولیت‌های جامد به جای الکتروولیت‌های مایع می‌باشد [۴]. تنها عیب موجود در باتری‌های لیتیمی حالت جامد این است که سرعت نقل و انتقال یون لیتیم در الکتروولیت‌های جامد مقایسه با الکتروولیت‌های مایع بسیار پایین می‌باشد. خوب‌بختانه تکنولوژی ساخت لایه‌های نازک این امکان را فراهم ساخته است که با کاهش ضخامت الکتروولیت‌های جامد سرعت نقل و انتقال یون لیتیم به طور چشمگیری افزایش یابد [۴]. در این راستا نسل جدیدی از باتری‌های حالت جامد به نام میکروباتری‌های لایه نازک حالت جامد بوجود آمدند. از مهمترین ویژگی‌های باتری‌های لایه نازک حالت جامد می‌توان به این نکته اشاره کرد که در این نوع باتری‌ها از آنجا که می‌توان از مواد مختلفی چون شیشه، سرامیک و پلیمر در اشکال مختلف به عنوان زیرلایه استفاده کرد آزادی عمل بسیار زیادی برای ساخت باتری وجود دارد [۳]. شماتیک این باتری‌ها به صورت شکل ۱ می‌باشد.



شکل ۱: شماتیک یک میکروباتری لایه نازک حالت جامد [۳].

همانطورکه از شکل ۱ مشخص است اجزاء این نوع باتری‌ها (کاتد، آند و الکتروولیت) می‌تواند به صورت لایه به لایه در یک سوی زیرلایه یا در دو سوی آن لایه‌نشانی شود، بطوریکه معمولاً ضخامت تمام اجزاء، روی هم رفته در حدود ۱۰-۱۵ میکرومتر می‌باشد [۴].

علاوه بر این، از آنجا که کاتد و آندهای بکار رفته در این باتری‌ها هادی جریان نیستند از یک لایه هادی به نام جمع کننده جریان استفاده می‌شود که معمولاً از جنس یک فلز مانند نیکل، مس و غیره می‌باشد. موادی که برای آندها در میکروباتری‌های لایه نازک حالت جامد به کار

۲- فعالیت‌های تجربی

۱- مواد اولیه

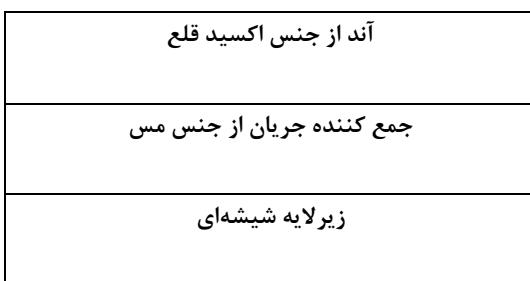
برای لایه‌نشانی هر یک از دو دسته آندهای لایه نازک اکسید قلع خالص و آلاییده شده به ترتیب از پودرهای اکسید قلع (SnO_2) و اکسید قلع به همراه ۱ wt.% ۱ اکسید روی (ZnO) خریداری شده از شرکت Merck با خلوص بالا و اندازه دانه کمتر از ۵ μm استفاده شد. برای لایه‌نشانی فیلم‌های نازک در ابتدا زیرلایه‌هایی از جنس شیشه که قابلیت عملیات حرارتی تا دمای 500°C را داشت به ابعاد $1 \text{ cm} \times \text{cm}$ ۱ برش خورد.

۲- روش انجام کار

قبل از فرآیند لایه‌نشانی مراحل آماده‌سازی زیرلایه‌ها طبق استاندارد RCA به صورت زیر انجام شد.

- شستشوی زیرلایه‌ها با آب و صابون
- التراسونیک زیرلایه‌ها در محلول اتانول به مدت ۱۵ دقیقه

فرآیند پیش تبخیر انجام گرفت. سپس فرآیند تبخیر در خلا 4×10^{-4} torr به ترتیب برای اکسید قلع به مدت ۱۰ min با اعمال ولتاژ ۴ kV و جریان ۳۰ mA و برای مخلوط اکسید قلع و اکسید روی به مدت ۶/۵ min با اعمال ولتاژ ۴ kV و جریان ۴۰ mA انجام شد، که منجر به ایجاد لایه‌ای از اکسید قلع به ضخامت تقریبی $1 \mu\text{m}$ شد. شکل ۲ به طور ساده، شماتیک مقطع جانبی زیرلایه و لایه‌های نازک ایجاد شده را نشان می‌دهد.



شکل ۲: شماتیک از زیرلایه، لایه مس و اکسید قلع.

بعد از لایه‌نمانی بر روی هر کدام از دو دسته لایه‌های نازک اکسید قلع خالص و آلاییده با فلز روی عملیات حرارتی 10 ساعت در دمای 500°C در کوره و در مجاورت هوا انجام شد.

۳-۲- روش‌های آنالیز

برای مشخصه‌یابی ریزاختر لایه‌های نازک ایجاد شده از تفرق اشعه ایکس استفاده شد. در این پژوهش از دستگاه پراش اشعه ایکس مدل ۳۰۰ Unisuntis XMD استفاده شد. به منظور بررسی توبوگرافی لایه‌های ایجاد شده از میکروسکوپ نیروی اتمی مدل Autoprobe CP استفاده شد. برای بررسی‌های بیشتر از ریزاختر فیلم‌های نازک ایجاد شده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مدل VEGA، TESCAN استفاده شد. ارزیابی‌های الکتروشیمیابی آندهای لایه نازک ایجاد شده در سل تست با تری که شامل الکترود شمارنده لیتیوم، محلول 1 M LiBF_4 ، کربنات اتیلن (ED) و دی‌اتیل کربنات (DEC) به نسبت حجمی یک به یک در حضور گاز آرگون در گلاوباکس آماده شد، انجام گرفت. سل‌ها به صورت گالوانواستاتیکی در دانسیته جریان $10\text{ }\mu\text{Acm}^2$ و در محدوده پتانسیل صفر تا 7 V $1/7$ تست شدند. برای

- آلتراسونیک زیرلایه‌ها در محلول استون به مدت ۱۵ دقیقه

- شستشو زیرلایه با آب دیونیزه شده

- خشک کردن نمونه‌ها با هوای گرم

بعد از هر مرحله از شستشو، فیلم‌ها مورد بازرگانی چشمی قرار می‌گرفت تا اطمینان از تمیز آنها حصول گردد. بطوریکه بعد از هر مرحله اگر لکه‌ای بر روی زیرلایه بود تمامی مراحل از ابتدا تکرار می‌شد. به منظور لایه‌نمانی ابتداءً لازم بود که برای هر کدام از دو دسته آندها قرص‌هایی به ضخامت 1 mm و ارتفاع 8 mm از اکسید قلع و مخلوط اکسید قلع و اکسید روی برای منبع لایه‌نمانی اشعه الکترونی آماده می‌شد. برای تهیه قرص‌های پودر اکسید قلع ابتدا پودرهای گرانوله شدند و سپس توسط پرس تک محوره فولادی با فشار 20 MPa پرس شد. بعد از انجام عملیات پرس به منظور استحکام بیشتر، قرص‌ها در کوره و در مجاورت هوا به مدت 3 ساعت در دمای 1400°C زینتر شدند. برای تهیه قرص‌های مخلوط پودر اکسید قلع و اکسید روی ابتدا به مقدار 1 درصد وزنی پودر اکسید روی به پودر اکسید قلع اضافه شد. به منظور اختلاط کامل پودرهای و تسهیل عملیات زینترینگ، مخلوط پودرهای در محلول الكل به مدت 4 ساعت در آسیاب سیارهای با سرعت 180 rpm آسیاب شد. بعد از انجام عملیات آسیاکاری مخلوط بدست آمده به مدت 3 ساعت در دمای 120°C خشک شد. در این مرحله نیز مانند مرحله قبل برای تهیه قرص‌های نهایی لایه‌نمانی، ابتدا پودرهای گرانوله و سپس توسط دستگاه پرس فولادی تک محوره با فشار 20 MPa پرس شدند. سپس برای استحکام‌دهی بیشتر قرص‌های پرس شده به مدت 3 ساعت در دمای 1400°C زینتر شدند. در تحقیق حاضر برای لایه‌نمانی اشعه الکترونی از دستگاه Edward 306 General Purpose Vacuum Coater استفاده شد. ابتدا فلز مس با خلوص بسیار بالا به عنوان جمع کننده جریان (Current Collector) بر روی زیرلایه‌های شیشه‌ای لایه‌نمانی شد. بعد از لایه‌نمانی فلز مس، بدون شکستن خلا منبع لایه‌نمانی عوض گردید و قرص‌های اکسید قلع برای لایه‌نمانی استفاده شدند. خلا اولیه برای لایه‌نمانی در حدود 4×10^{-5} torr بود. برای اطمینان از عدم وجود ناخالصی بر روی منبع لایه‌نمانی

رومارکیت (Romarchite) با شماره کارت ۰۶-۰۳۹۵ را دارد.

الگوی پراش اشعه ایکس در دمای 500°C نشان داد که در این دما تقریباً SnO_2 بطور کامل تشکیل شده است. بطوریکه تمامی پیکهای تشکیل شده کاملاً منطبق با ساختار تتراترونال دی اکسید قلع (SnO_2) با شماره کارت ۱۴-۱۴۴۵ است. همانطور که از شکل ۳ مشخص است در دمای 500°C هنوز مقداری SnO عملیات حرارتی نشده در لایه‌های نازک وجود دارد. با نگاه دقیق‌تر به شکل ۳ می‌توان متوجه شد که فرآیند آلاییده شدن تاثیری بر روی ساختار دی اکسید قلع ندارد که علت آن به خاطر وجود غلظت بسیار کم فلز روی می‌باشد. اما مشخص است که شدت پیکهای موجود در فیلم‌های نازک اکسید قلع آلاییده شده از شدت پیکهای فیلم‌های نازک اکسید قلع خالص کمتر می‌باشد که این نشانه اندازه کوچک‌تر در این فیلم‌های نازک می‌باشد.

اندازه دانه‌های دی اکسید قلع (SnO_2) خالص و آلاییده شده به ترتیب برابر با $49/5$ و 28 nm بود که بر طبق فرمول شرح طبق رابطه ۱ بدست آمد.

$$d = k\lambda/B\cos\theta \quad (1)$$

که در آن d اندازه متوسط دانه، k مقدار ثابتی است که مقدار آن معمولاً 0.9 می‌باشد، λ طول موج $\text{CuK}\alpha$ است که مقدار آن برابر با $1/5404 \text{ \AA}$ و B عرض پیک در نصف شدت پیک ماکریم به رادیان می‌باشد.

علاوه بر این الگوی پراش اشعه ایکس فیلم‌های نازک SnO_2 آلاییده شده به مقدار ناچیزی به سمت چپ شیفت پیدا کرده‌اند که علت آن افزایش انداک شبکه کریستالی دی اکسید قلع آلاییده شده به علت جانشین شدن بعضی از یون‌های بزرگ Zn^{2+} (74 \AA) به جای یون‌های Sn^{4+} (69 \AA) می‌باشد.

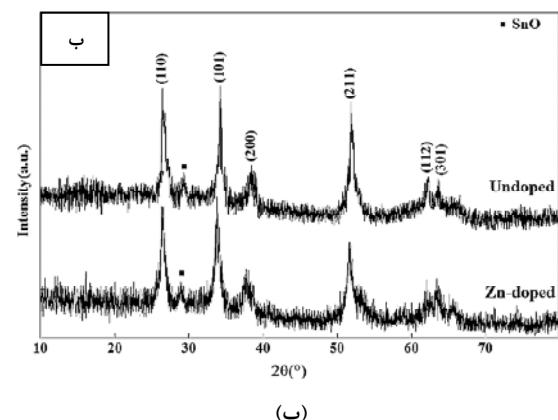
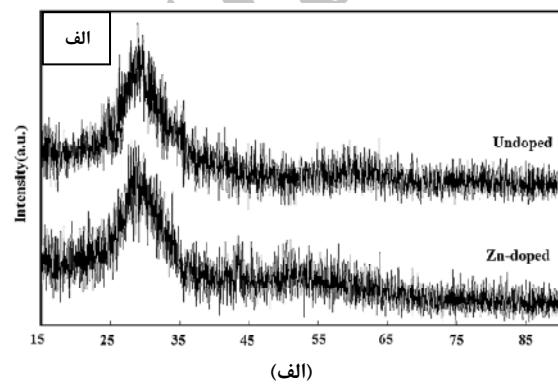
شکل ۴ تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از لایه نازک اکسید قلع خالص ایجاد شده را نشان می‌دهد.

همانطورکه از روی شکل مشخص است لایه نازک ایجاد شده، لایه‌ای یکنواخت، فشرده و بدون هیچگونه ترک و تخلخلی است. علیرغم ساختار یکنواخت فیلم نازک ایجاد

ارزیابی‌های الکتروشیمایی از دستگاه پتانسیو/گالوانوواستات Autolab PGSTAT 128N استفاده شد. همچنین برای تست باتری‌ها از سل تست باتری مدل CR2016 coin-type استفاده شد.

۳- نتایج و بحث

۳-۱- بررسی ریزساختار فیلم‌های نازک
شکل ۳ الگوی پراش اشعه ایکس از لایه نازک اکسید قلع خالص و آلاییده شده با فلز روی بعد از لایه‌نشانی و بعد از عملیات حرارتی در دمای 500°C به مدت 10 ساعت را نشان می‌دهد.

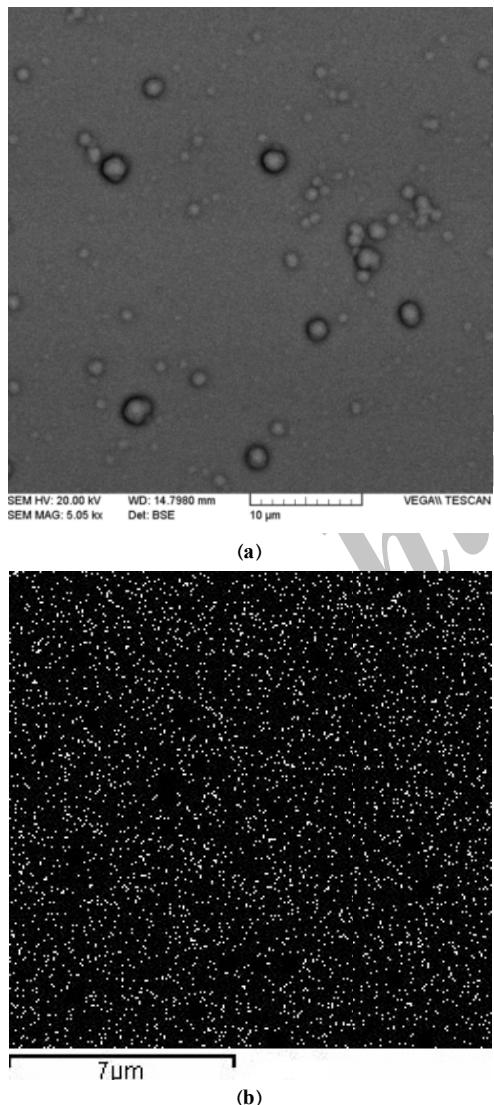


شکل ۳: الگوی پراش اشعه ایکس از لایه نازک اکسید قلع خالص و آلاییده شده با فلز روی، (الف) بدون عملیات حرارتی و (ب) بعد از عملیات حرارتی.

همانطور که مشخص است ساختار فیلم‌های نازک اکسید قلع خالص و آلاییده شده بعد از لایه‌نشانی آمورف است، اما در زاویه 30 درجه یک پیک بسیار پهن قابل تشخیص است که می‌توان آن را به رشد ترجیه‌ی اکسید قلع (SnO)

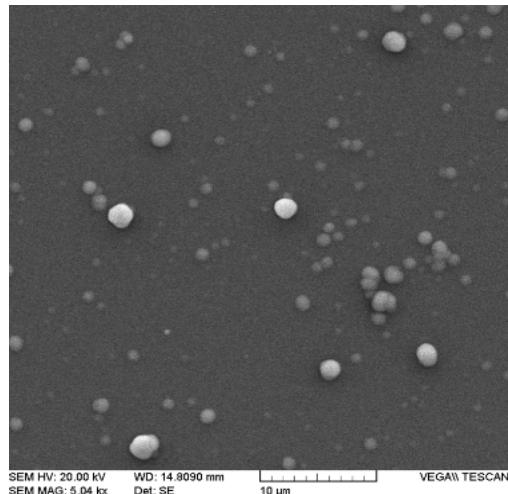
می‌دهد. انجام عملیات حرارتی در دمای 500°C همانطور که از روی شکل مشخص است منجر به ایجاد یک مورفولوژی جدید در فیلم نازک می‌شود. همانطور که قبلا در الگوی پراش اشعه ایکس در دمای 500°C گفته شد در این دما دی اکسید قلع (SnO_2) تشکیل می‌شود که این مورفولوژی جدید دیده شده در تصویر SEM مربوط به تشکیل SnO_2 می‌باشد.

شکل ۸ تصاویر میکروسکوپ نیروی اتمی از لایه‌های نازک اکسید قلع خالص ایجاد شده قبل و بعد از عملیات حرارتی را نشان می‌دهد.



شکل ۵: تصاویر مربوط به، (a) میکروسکوپ الکترونی برگشتی و (b) نقشه عنصری فلز قلع از لایه نازک اکسید قلع خالص بعد از لایه‌نشانی.

شده تعدادی برآمدگی‌هایی (Blister) در لایه نازک مشاهده می‌شود که در فرآیند لایه‌نشانی با اشعه الکترونی بسیار رایج است.

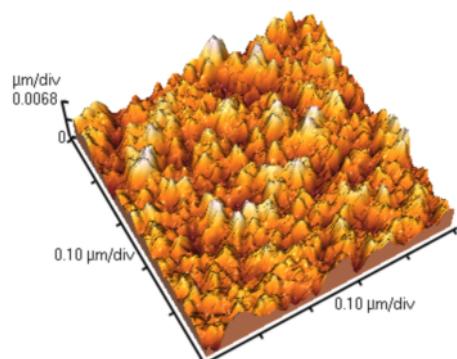


شکل ۴: تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از لایه نازک اکسید قلع خالص بعد از لایه‌نشانی.

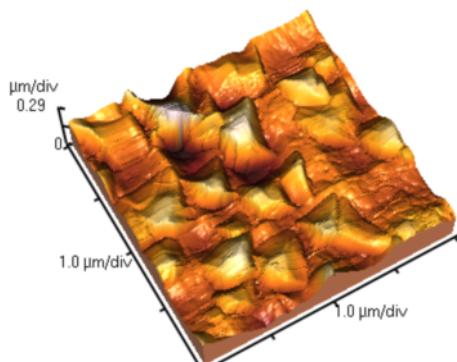
برای بررسی‌های بیشتر در مورد توزیع عنصر قلع در فیلم‌های نازک ایجاد شده از نقشه عنصری (Elemental mapping) و تصویر الکترون برگشتی (Backscattered Electron: BSE) تصاویر مربوط به میکروسکوپ الکترونی برگشتی و نقشه عنصری فلز قلع از لایه نازک ایجاد شده را نشان می‌دهد. همانطور که از شکل ۵ مشخص است توزیع عنصر قلع به صورت یکنواخت بر روی سطح بوده و تفاوت زیادی در توزیع عنصر قلع در برآمدگی‌ها با سطح وجود ندارد که تاییدی بر این موضوع است که مکانیزم نشست و رشد کاملاً همگن بوده است.

شکل ۶ تصاویر مربوط به میکروسکوپ الکترونی از فیلم نازک اکسید قلع آلاییده شده با فلز روی بعد از لایه‌نشانی را به همراه نقشه عنصری فلز روی نشان می‌دهد. نقشه عنصری فلز روی نشان داد که فلز روی آلاییده شده به صورت یک محلول جامد کاملاً همگن با ترکیب شیمیایی $\text{Sn}_{0.99}\text{Zn}_{0.01}\text{O}$ در سراسر لایه نازک وجود دارد.

شکل ۷ تصویر میکروسکوپ الکترونی از فیلم نازک اکسید قلع آلاییده شده با فلز روی را که در دمای 500°C به مدت ۱۰ ساعت عملیات حرارتی شده است را نشان



(a)

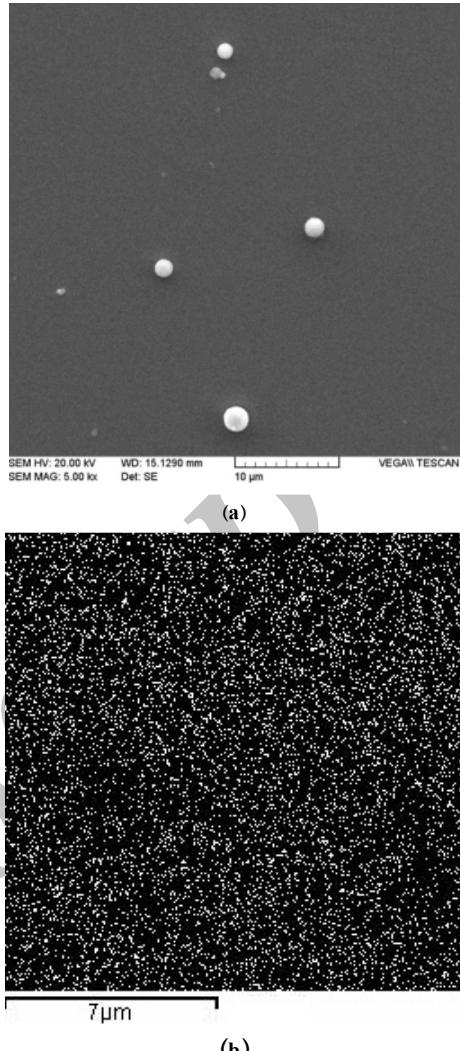


(b)

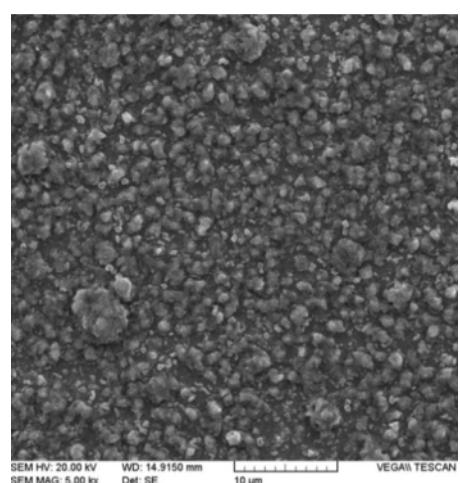
شکل ۸: تصاویر میکروسکوپ نیروی اتمی از لایه‌های نازک اکسید قلع آلایید، (a) بدون عملیات حرارتی و (b) بعد از عملیات حرارتی در دمای 500°C به مدت ۱۰ ساعت.

همانطور که از شکل ۸ مشخص است، ساختار فیلم نازک ایجاد شده بدون عملیات حرارتی از مناطقی با ساختار ریز، کروی و همگن تشکیل شده است بطوریکه اندازه این مناطق کمتر از 15 nm می‌باشد. همچنین زبری سطح و مقدار پیک تا دره به ترتیب برابر با $21/1$ و $18/7\text{ nm}$ است. علاوه بر این از شکل میکروسکوپ نیروی اتمی فیلم‌های عملیات حرارتی شده مشخص است که عملیات حرارتی انجام گرفته روی فیلم‌های نازک ایجاد شده منجر به افزایش زبری سطح فیلم‌های نازک شده است. مقدار زبری سطح و مقدار پیک تا دره برای فیلم‌های عملیات حرارتی شده به ترتیب برابر با $88/6$ و $724/3\text{ nm}$ می‌باشد.

شکل ۹ تصاویر میکروسکوپ نیروی اتمی از فیلم‌های نازک اکسید قلع آلایید شده قبل و بعد از عملیات حرارتی را نشان می‌دهد.



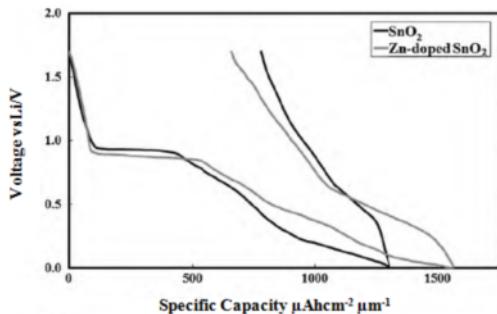
شکل ۶: تصاویر مربوط به، (a) میکروسکوپ الکترونی از فیلم نازک اکسید قلع آلایید شده با فلز روی و (b) نقشه عنصری فلز روی.



شکل ۷: تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از فیلم نازک اکسید قلع آلایید شده در دمای 500°C به مدت ۱۰ h.

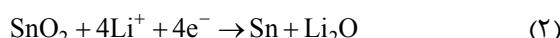
۲-۳- ارزیابی های الکتروشیمیایی

شکل ۱۰ منحنی های سیکل اول شارژ/دشارژ فیلم های نازک دی اکسید قلع خالص و آلاییده شده با فلز روی در پتانسیل بین صفر تا $1/5$ V را نشان می دهد.

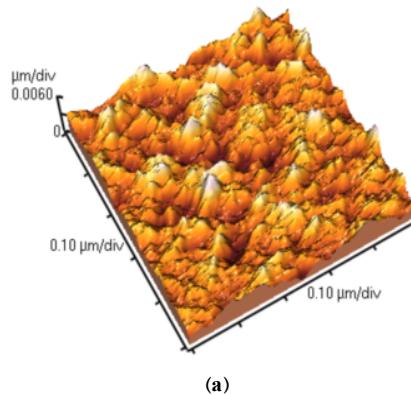


شکل ۱۰: منحنی های سیکل اول شارژ/دشارژ در پتانسیل بین صفر تا $1/5$ ولت.

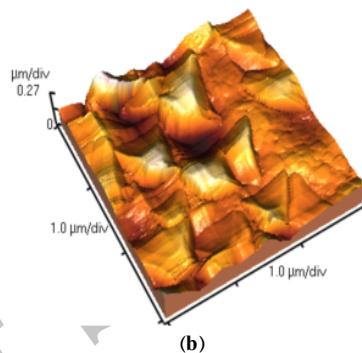
طبق شکل ۱۰ ظرفیت برگشت ناپذیر فیلم نازک نانوساختار اکسید قلع آلاییده شده با فلز روی در سیکل اول برابر با $660/25 \mu\text{Ahcm}^{-2}\mu\text{m}^{-1}$ می باشد. بنابراین ذخیره سازی یون Li^+ در لایه های نازک اکسید قلع آلاییده شده بیشتر از لایه های نازک اکسید قلع بدون آلاینده می باشد. علاوه بر این با توجه به شکل ۱۰ می توان به این نتیجه رسید که کارایی اولیه کولومبی در لایه های نازک اکسید قلع آلاییده شده برابر با $57/78\%$ می باشد که به طور محسوسی بیشتر از لایه های نازک اکسید قلع خالص (40%) می باشد. علت این امر را می توان اینگونه توجیه کرد که سطح صاف تر و اندازه دانه کوچک تر در لایه های نازک اکسید قلع آلاییده شده منجر به ایجاد فضاهای واکنش پذیر بیشتر و کاهش طول مسیر نفوذ یون لیتیم می شود. همچنین از شکل ۱۰ مشخص است که برای لایه نازک اکسید قلع خالص در پتانسیل حدود $7/9$ V منحنی به صورت افقی درآمده که می توان آنرا به تشکیل Li_2O و تجزیه الکتروولیت ناشی از واکنش یون لیتیم (Li^+) با دی اکسید قلع (SnO_2) طبق رابطه ۲ نسبت داد [۹]:



تشکیل Li_2O و تجزیه الکتروولیت در طول سیکل اول شارژ/دشارژ منجر به افزایش ظرفیت برگشت ناپذیر در



(a)



(b)

شکل ۹: تصاویر میکروسکوپ نیتروی اتمی از لایه های نازک اکسید قلع آلاییده شده، (a) بدون عملیات حرارتی و (b) بعد از عملیات حرارتی در دمای دمای 500°C به مدت ۱۰ ساعت.

با توجه به شکل ۹ مشخص است که در این حالت نیز فیلم های نازک ایجاد شده بعد از لایه نشانی از مناطق بسیار ریز، کروی و همگن تشکیل شده است بطوریکه اندازه این مناطق کمتر از $15-25 \text{ nm}$ می باشد. با مقایسه اندازه مناطق تشکیل شده از فیلم های نازک اکسید قلع آلاییده شده با اندازه مناطق تشکیل شده از فیلم نازک اکسید قلع خالص می توان نتیجه گرفت که اضافه کردن مقدار ناچیزی از فلز روی در هنگام لایه نشانی منجر به تشکیل مناطق ریزتری شده است. زبری سطح و مقدار پیک تا دره برای فیلم های نازک اکسید قلع آلاییده شده با فلز روی به ترتیب برابر با 2 و $13/8 \text{ nm}$ است که تاییدی بر ریزتر بودن ساختار فیلم های نازک اکسید قلع آلاییده شده با فلز روی می باشد. اعمال عملیات حرارتی بر روی فیلم های نازک منجر به خشن تر شدن ساختار فیلم های نازک می شود، بطوریکه زبری سطح و مقدار پیک تا دره برای دی اکسید قلع (SnO_2) آلاییده شده با فلز روی عملیات حرارتی شده در دمای 500°C به ترتیب برابر با 74 و 589 nm می باشد.

فرآیند آلاییده شدن بدون تغییر می‌مانند [۱۱]. اگر یون Zn^{2+} به صورت بین‌نشین در ساختار دی اکسید قلع قرار گیرد باعث ایجاد رسانایی نوع n می‌شود [۱۱]. بنابراین وجود جاهای خالی اکسیژن که در فرآیند آلاییده شدن بدون تغییر می‌مانند و افزایش رسانایی نوع n ناشی از جانشین شدن یون Zn^{2+} با یون Sn^{4+} باعث بهبود انتقال یون و به طبع باعث افزایش سیکل‌پذیری در لایه‌های نازک دی اکسید قلع آلاییده شده با فلز روی می‌شود.

۴- نتیجه‌گیری

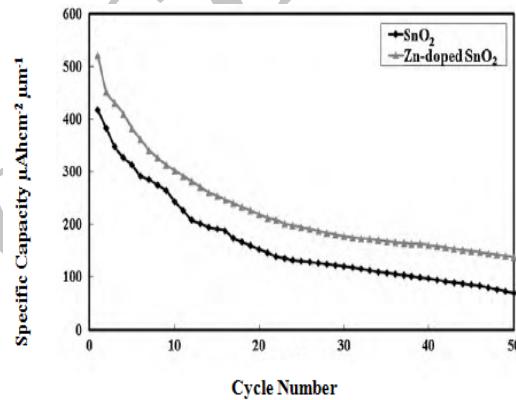
در این تحقیق، لایه‌های دی اکسید قلع خالص و آلاییده شده با فلز روی بر روی زیرلایه‌های شیشه‌ای توسط روش لایه‌نشانی اشعه الکترونی لایه‌نشانی شدند.

نتایج الگوی پراش اشعه ایکس از لایه‌های اکسید قلع بعد از لایه‌نشانی نشان دادند که ساختار لایه‌های ایجاد شده همگی SnO آمورف بود که در زاویه 30° درجه اکسید قلع رومارکیت رشد ترجیحی داشت. برای رسیدن به ساختار موردن دلخواه بر روی هر دو دسته از لایه‌های نازک (اکسید قلع خالص آلاییده با فلز روی) عملیات حرارتی در مجاورت هوا در دمای $500^\circ C$ به مدت ۱۰ ساعت انجام شد. نتایج الگوی پراش اشعه ایکس از لایه‌های نازک تشکیل شده نشان دادند که اندازه دانه لایه‌های نازک اکسید قلع آلاییده شده با فلز روی کوچکتر از اندازه دانه لایه‌های نازک اکسید قلع خالص می‌باشد. تصاویر SEM از لایه‌های نازک اکسید قلع خالص شده با فلز روی نشان دادند که فیلم‌های نازک ایجاد شده دارای ساختاری پیوسته و صاف هستند و عنصر روی به صورت کاملاً همگن در سراسر فیلم نازک پخش شده است. تصاویر میکروسکوپ نیروی اتمی نشان دادند که توپوگرافی سطح لایه‌های نازک اکسید قلع آلاییده شده با فلز روی بسیار ریزتر و یکنواخت‌تر از توپوگرافی سطح لایه‌های نازک اکسید قلع خالص می‌باشد که این امر منجر به بهبود کلاریتی اولیه کولومی در این فیلم‌های نازک شده است. تست‌های باتری از لایه‌های نازک تشکیل شده نشان دادند که ظرفیت برگشت‌ناپذیر لایه‌های نازک اکسید قلع آلاییده شده با فلز روی حدود دو برابر بیشتر از لایه‌های نازک اکسید قلع خالص می‌باشد.

آندهای دی اکسید قلع خالص می‌شود. همچنین پیک‌های اکسایش و کاهش دیگری در پتانسیل‌های پایین‌تر چون $0.6/0.7 V$ نیز در سیکل دشارژ وجود دارند که می‌توان آنها را به تشکیل Li_xSn که طبق رابطه 3 بوجود می‌آید نسبت داد [۹]:



شکل ۱۱ سیکل‌پذیری فیلم‌های نازک اکسید قلع آلاییده شده و خالص را در یک سیکل ثابت شارژ/دشارژ در دانسیته جریان $10 \mu A/cm^2$ و در محدوده پتانسیل صفر تا $1.7 V$ نشان می‌دهد.



شکل ۱۱: سیکل‌پذیری فیلم‌های نازک اکسید قلع نانوساختار آلاییده شده و خالص در دانسیته جریان $10 \mu A/cm^2$.

همانطورکه از شکل ۱۱ مشخص است ظرفیت برگشت‌پذیر فیلم‌های نازک دی اکسید قلع خالص و آلاییده شده با افزایش تعداد سیکل‌های شارژ/دشارژ کاهش می‌یابد، بطوریکه مقدار آن به $69/50 \mu Ah cm^{-2} \mu m^{-1}$ برای دی اکسید قلع نانوساختار خالص و $137/61 \mu Ah cm^{-2} \mu m^{-1}$ برای دی اکسید قلع نانوساختار آلاییده شده می‌رسد.

در مطالعات گذشته اثبات شده است که افزایش رسانایی در مواد آلاییده شده منجر به بهبود سیکل‌پذیری می‌شود. در اینجا رسانایی نوع n دی اکسید قلع ناشی از وجود همزمان جاهای خالی اکسیژن و اتم‌های بین‌نشین قلع می‌باشد [۱۰]. فرآیند آلاییده شدن فلز روی در لایه‌های نازک اکسید قلع منجر به جایگزین شدن یون Zn^{2+} با یون Sn^{4+} می‌شود، بطوریکه جاهای خالی اکسیژن در این

- [6] J.O. Besenhard, J. Yang, *J. Power Sources*, **68**, 1997, 87.
- [7] T. Wang, C. Yu, B. Tu, Z. Jiang, D. Zhao, *Adv. Mater.*, **16**, 2004, 1432.
- [8] S. Han, B. Jang, T. Kim, S.M. Oh, T. Hyeon, *Adv. Funct. Mater.*, **15**, 2005, 1845.
- [9] N. Li, C.R. Martin, *J. Electrochem. Soc.*, **148**, 2001, A164.
- [10] C. Kilic, A. Zunger, *Phys. Rev. Lett.*, **88**, 2002, 095501.
- [11] I. Saadeddin, H.S. Hilal, B. Pecquenard, J. Marcus, A. Mansouri, C. Labrugerea, M.A. Subramanian, G. Campet, *Solid State Sci.*, **8**, 2006, 7.

مراجع

- [1] J.L. Souquet, M. Duclot, *Solid State Ionics*, **148**, 2002, 375.
- [2] R.M. Gnanamuthu, C.W. Lee, *Materials Science and Engineering B*, **176**, 2011, 1329.
- [3] J.F. Oudenhoven, L. Baggetto, P.H. Notten, *Adv. Energy Mater.*, **1**, 2011, 10.
- [4] N.J. Dudney, *ECS Interface*, **17**, 2008, 44.
- [5] Y.N. Nuli, S.L. Zhao, Q.Z. Qin, *J. Power Sources*, **114**, 2003, 113.